

お客様各位

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2017年4月19日（水）～21日（金）の3日間パシフィコ横浜にて開催される『OPIE'17 レーザーEXPO』で弊社取扱いの下記製品を出展することとなりました。多忙の折、誠に恐縮ではございますが、是非とも弊社ブースにお立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

- ・ 会 期 : 2017年4月19日（水）～21日（金）10:00～17:00
- ・ 会 場 : パシフィコ横浜 【 小間番号 : D-9 】
- ・ アクセス : みなとみらい線 「みなとみらい」 駅下車 徒歩約3分  
JR線・市営地下鉄 「桜木町」 駅下車 徒歩約12分
- ・ 公式サイト : <https://www.opie.jp/le/index.php>

#### 【実演デモ実施製品】

- ・ カスタム・OEM ガルバノスキャナユニット : Cambridge Technology
- ・ ガルバノ用コントローラ・ソフトウェア : Lanmark Controls
- ・ 大口径ミラー搭載 2D MEMS スキャナ : Sercalo
- ・ ポータブル OCT システム (800nm) : Wasatch Photonics

#### 【製品展示】

- ・ 高速パターンニング ポリゴンスキャンヘッド : Lincoln Laser
- ・ ラマン分光器 : Wasatch Photonics
- ・ ファイバーレーザー・中赤外波長レーザー : IPG Photonics
- ・ 高出力半導体レーザー : IPG Photonics
- ・ 半導体レーザードライバ & TEC コントローラ : OsTech
- ・ 各種光ファイバーケーブル・アSEMBリー : Fiberguide
- ・ その他

---

#### ■ご入場方法

来場事前登録をお願いいたします。  
下記 URL の登録フォームに必要事項をご入力願います。

来場事前登録 URL : [http://www.opie.jp/regist\\_form.php](http://www.opie.jp/regist_form.php)

---

以上